

【新規方法論策定に資する案件】

(別紙2)

申請書作成、妥当性確認受検支援案件一覧

プロジェクト代表事業者	プロジェクト実施場所	プロジェクト内容
株式会社オルタステクノロジー高知	高知県南国市	液晶ディスプレイ製造工程において、エッチングガスとして使用されているSF6(六フッ化硫黄、GWP23900)をCOF2(フッ化カルボニル、GWP1)へ代替する。